 arch No	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/510,611	KIM ET AL.
Examiner	Art Unit
Lexington A. Hoffman	1625

	SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
	:		
		<u> </u>	
		<u> </u>	
	-		

INT	ERFERENC	E SEARCH	ED
Class	Subclass	Date	Examiner
		. =	

SEARCH N (INCLUDING SEARC	IOTES CH STRATEGY)
	DATE	EXMR
STN	12/9/2005	LH
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		